

(第 I 期) 第 5 回 技術委員会 議 事 次 第

1. 日 時：平成 20 年 5 月 29 日 (木) 14:00～17:00
2. 場 所：高圧ガス保安協会第 2・3 会議室 (7F)
3. 議 題：
 - (1) 前回議事録の確認
 - (2) 技術基準整備 3 ヶ年計画 (平成 20～22 年度) について
 - (3) 技術委員・規格委員専用サイトからの
レビュー (テクニカル・プロセス) の実施について
 - (4) KHK 技術動向の紹介
4. 配付資料：
 - 資料 35 第 4 回技術委員会議事録 (案)
 - 資料 36 平成 19 年度 技術基準 制定、改正及び廃止実績一覧
 - 資料 37 技術基準整備 3 ヶ年計画 (平成 20～22 年度) (案)
 - 資料 38-1 H20 重点取り組み事項 圧力容器規格委員会関係
 - 資料 38-2 H20 重点取り組み事項 移動容器規格委員会関係
 - 資料 38-3 H20 重点取り組み事項 高圧ガス規格委員会関係
 - 資料 38-4 H20 重点取り組み事項 冷凍空調規格委員会関係
 - 資料 38-5 H20 重点取り組み事項 液化石油ガス規格委員会関係
 - 資料 38-6 供用適性評価規格委員会関係
H20 年度重点取り組み事項及び検討状況報告
 - 資料 39 技術委員・規格委員専用サイトからの
レビュー (テクニカル・プロセス) の実施について
(簡易マニュアル：技術委員用)
 - 資料 40 2007 年北見市で発生したガス漏れ事故について